

Numerical Simulation on the Solute Concentration Distribution in Sapphire Crystals During Czochralski Growth Method

Tran-Phu Nguyen

Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Ho Chi Minh City, Vietnam

*Corresponding author. *Email: <u>phunt@hcmute.edu.vn</u>*

ARTICLE INFO		ABSTRACT		
Received:	15/08/2023	In this study, the flow, temperature and solute concentration distributions in		
Revised:	26/08/2023	the melt during the CZ growth process are numerically investigated. The results show that the magnitude and distribution of the solute concentration in the melt is strongly affected by the convective flow and the thermal		
Accepted:	28/08/2023			
Published:	28/02/2024	distribution, since both Prandtl and Schmidt numbers are very high. The buoyancy convection forms a vortex within the melt, flowing up at the		
KEYWORDS		sidewall and down at the centerline. When the chemical reaction betwee the alumina oxide and the tungsten crucible wall is taken into account, th		
Numerical simulation;		maximum tungsten trioxide concentration always occurs at the crucible		
Sapphire crystal;		sidewall where the maximum temperature in the melt is found and its		
Czochralski growth method;		the centerline. When the graphite effect is considered, the maximum carbon		
Solute concentration;		concentration always occurs at the free surface of the melt closed to the		
Chemical reaction.		crucible sidewall and the carbon concentration at the crystal-melt interface decreases from the triple point to the centerline of crystal.		

Mô Phỏng Số về sự Phân Bố Nồng Độ Tạp Chất Các bon trong Tinh Thể Sa phia Được Phát Triển Bằng Phương Pháp Czochralski

Nguyễn Trần Phú

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

*Tác giả liên hệ. *Email: phunt@hcmute.edu.vn*

THÔNG TIN BÀI B	ÁO	ΤΌΜ ΤΑ̈́Τ		
Ngày nhận bài:	15/08/2023	Trong nghiên cứu này, sự phân bố dòng chảy, nhiệt độ và nồng độ tạp chấ		
Ngày hoàn thiện:	26/08/2023	mô hình số. Kết quả cho thấy đô lớn và sự phân bố của nồng đô tạp chất trong		
Ngày chấp nhận đăng:	28/08/2023	sa phia nóng chảy bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dòng đối lưu và sự phân bố		
Ngày đăng:	28/02/2024	nhiệt, nguyên nhân là do cả số Prandtl và số Schmidt đêu có giá trị rất lớn. Dòng chảy đối lưu tạo ra một dòng xoáy bên trong sa phia nóng chảy, đi lên		
ТỪ КНО́А		tại phía thành và đi xuống tại tâm của nồi chứa. Khi phản ứng hóa học giữ		
Mô phỏng số; Tinh thể sa phia; Phương pháp Czochralski; Nồng độ tạp chất; Phản ứng hóa học.		nhôm ô xít và vonfram được xét đên, vonfram ô xít có nông độ cao nhât tạ thành nồi chứa, nới có nhiệt độ lớn nhất trong hệ thống, và nồng độ của nó tạ bề mặt rắn-lỏng của tinh thể sẽ tăng nếu xét từ điểm ba thể đến đường tâm của tinh thể. Khi các phản ứng hóa học của than chì được xét đến, nồng độ các bon là cực đại ở bề mặt tự do lỏng-khí, gần với vách nồi chứa và nồng độ các bon tại bề mặt rắn-lỏng của tinh thể giảm nếu xét từ điểm ba thể đếr đường tâm của tinh thể.		

Doi: https://doi.org/10.54644/jte.2024.1450

Copyright © JTE. This is an open access article distributed under the terms and conditions of the <u>Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0</u> International License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial purpose, provided the original work is properly cited.

1. Giới thiệu

Hiện nay tinh thể đơn sa phia được sử dụng rộng rãi như là một vật liệu quan trọng trong công nghệ điện tử quang hiện đại và nhu cầu về chất nền sa phia đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây [1]-[2]. Đã có một số nghiên cứu về sự hình thành, phân phối và cơ chế vận chuyển của các bọt khí trong



TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Website: https://jte.edu.vn Email: jte@hcmute.edu.vn

tinh thể sa phia. Bunoiu và các cộng sự [3] phát hiện ra rằng sự hình hành bọt khí trong tinh thể sapphire có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân: khí sinh ra từ sự phân hủy nhiệt của alumina nóng chảy; phản ứng giữa oxit nhôm nóng chảy và nồi nấu bằng kim loại, khí hòa tan là thành phần ban đầu trong nguyên liêu thô, không khí quanh nồi, vật liêu nồi nấu và ảnh hưởng của các thiết bị làm bằng than chì. Ngoài ra, khi tính đến ảnh hưởng của than chì, nó có ảnh hưởng chính đến các loai khí chính (CO). Borodin và các công sư [4] đã nghiên cứu ảnh hưởng của thiết kế của khuôn đến sư phân bố bot khí trong các thanh sa phia được sản xuất bằng phương pháp Stepanov trong các thí nghiêm. Kết quả của ho chỉ ra rằng khu vực bề mặt kết tinh nơi vận tốc của sa phia nóng chảy ở mức thấp nhất, thì có nồng độ tạp chất cao nhất. Sau khi phân tích thành phần khí trong hê thống W-Al₂O₃, Kostomarov và các công sư [5] tìm ra rằng W(s) có thể phản ứng với $Al_2O_3(l)$ nóng chảy trong lò áp suất thấp. Li và các cộng sự [6] quan sát thấy rằng ở tốc đô kết tinh thấp trong quá trình phát triển tinh thể bằng phương pháp CZ, bề mặt tinh thể sa phia trở nên phẳng, mật độ bọt khí thấp và tập trung gần cạnh bề mặt tinh thể. Hơn nữa, thành phần của nhôm oxit nóng chảy phu thuộc rõ rêt vào nhiệt độ của nổi nung kim loại và của sa phia nóng chảy. Cu thể, các phản ứng phân ly bên trong nhôm oxit nóng chảy có thể tạo thành nhôm và oxy ở nhiệt độ quá cao (T> 2150°C). Stoddard và các cộng sự [7] đã nghiên cứu về quá trình hình thành khuyết tật trên bề mặt tinh thể được phát triển bằng phương pháp EFG thông qua loạt thí nghiệm ở cả điều kiện được gia nhiêt và điều kiên môi trường.

Đã có một vài mô phỏng dựa trên phương pháp số về quá trình chuyển động của tạp chất trong quá trình phát triển tinh thể sa phia. Từ năm 2000 đến năm 2005, Nicoara và các cộng sự [8]-[11] đã nghiên cứu dòng nhiệt và sự phân tách tạp chất trong hệ thống phát triển tinh thể EFG thông qua các mô phỏng. Kết quả chỉ ra rằng bot khí sẽ hình thành ở những nơi có nồng đô tap chất cao và sự phân tách tap chất rất quan trong đối với việc phán đoán phân bố bot khí. Sư chuyển đông của dòng chảy có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phân tách và phân phối tạp chất, cụ thể là, tạp chất được phát hiện gần khu vực bể mặt sa phia, nơi mà tại đó chuyển động của dòng chảy là khá nhỏ. Mô hình mô phỏng và thực nghiệm kiểm chứng về quá trình hình thành bọt khí trong mô hình cũng đã được xây dựng bởi Borodin và các cộng sự [12]. Các kết quả đều cho thấy rằng sự thay đổi biên dạng dòng chảy trong nồi nấu có ảnh hưởng lớn đến mật đô bot khí tại mặt kết tinh, cũng như bên trong tinh thể. Năm 2008, Fang và các công sư [13] đã mô phỏng sự phân bố nhiệt đô và vân tốc của dòng chảy nhằm làm giảm mật đô bot khí bằng cách kiểm soát dòng sa phia nóng chảy. Ho phát hiên ra rằng khi tốc đô quay của tinh thể sa phia tăng lên, bể mặt của sa phia thay đổi từ lồi sang lõm, và có thể đẩy các tạp chất ra khỏi bề mặt sa phia. Năm 2017, Hur và các cộng sự [14] đã mô hình hóa sự phân bố tạp chất trong tinh thể sa phia. Họ phát hiện ra rằng bằng cách sử dụng một bộ gia nhiệt bổ sung, độ dốc nhiệt và độ lồi của bề mặt sa phia có thể giảm xuống và các tạp chất sẽ dị chuyển đến các canh bên ngoài của bề mặt tinh thể. Mô phỏng của oxy và tạp chất carbon trong lò silic đa tinh thể hóa rắn vô hướng đã được nghiên cứu bởi Gao và các cộng sự [15]. Kết quả chỉ ra rằng CO tao ra được vân chuyển ngược trở lại bề mặt nóng chảy và sau đó đi vào tinh thể nóng chảy bằng khuếch tán hoặc đối lưu, sau đó CO sẽ bị phân tách thành các nguyên tử C và O và đi vào tinh thể. Tuy nhiên, trong tất cả mô phỏng được đề cập trong các tài liêu trên, không có bất kỳ phản ứng hóa học nào trong hệ thống được tính đến. Thay vào đó, giá tri ban đầu của tạp chất được lấy từ các kết quả thí nghiệm và chuyển động của trường tạp chất sau đó được dự đoán thông qua sự di chuyển của dòng lưu chất. Điều này đã dẫn đến sự thiếu chính xác về giá trị của nồng độ tạp chất và khó dự đoán bọt khí trong tinh thể sa phia. Trong bài báo trước đây của tác giả, chỉ có phản ứng hóa học giữa nhôm oxit và tường nổi nung vonfram là được tính đến [16].

Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của trường nhiệt độ và trường vận tốc đối với nồng độ tạp chất trong tinh thể sa phia trong quá trình phát triển tinh thể bằng phương pháp Czochralski (CZ) được nghiên cứu bằng phương pháp số. Các phương trình vi phân chính và điều kiện biên được giải bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Các phản ứng hóa học của sự phân hủy của sa phia nóng chảy, giữa than chì và oxy và sự hòa tan của CO trở lại sa phia nóng chảy được tính đến. Điều này có thể giúp cải thiện chất lượng của tinh thể sa phia bằng cách chỉ ra cách giảm mật độ khuyết tật bọt khí, đặc biệt là tạp chất dọc theo bề mặt sa phia, nhờ đó cải thiện chất lượng quang học của tinh thể sa phia.



2. Phương trình toán và quy trình mô phỏng

Quá trình truyền nhiệt, trạng thái của dòng chảy và vận chuyển tạp chất trong lò Czochralski được mô hình hóa trên mô hình đối xứng trục 2D; với sơ đồ nguyên lý được thể hiện trong Hình 1. Trong mô hình này, Vonfram được chọn làm vật liệu cho nồi nấu với kích thước 380 mm×400 mm×10 mm (đường kính×chiều cao×bề dày). Dòng khí Ar ở đỉnh lò với lưu lượng 4 lít/phút. Các giả định được áp dụng trong mô hình hiện tại như sau: (1) Mô hình là đối xứng trục 2D; (2) Quá trình được giả định như là ốn định do tốc độ phát triển tinh thể rất chậm (2 mm/giờ); (3) Sa phia nóng chảy được xem là chất lỏng Newton không nén được và khí Argon được coi là chảy tầng; (4) Tổn thất năng lượng do nhớt và biến dạng của mặt tự do không đáng kể; (5) Sức căng bề mặt được cho là giảm tuyến tính với sự gia tăng nhiệt độ.



Hình 1. Sơ đồ nguyên lý mô hình tinh thể saphia trong lò Czochralski.

Phương trình chính cho trường nhiệt độ, trường vận tốc và trường tạp chất được thể hiện như sau: Đối với dòng sa phia nóng chảy:

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0, \tag{1}$$

$$\rho_l \vec{u} \cdot \nabla \vec{u} = -\nabla \cdot p + \mu \nabla^2 \vec{u} + \rho_l \beta g (T - T_m) \vec{e}_z, \tag{2}$$

$$\rho_l \vec{u} \cdot \nabla \vec{u} = -\nabla \cdot p + \mu \nabla^2 \vec{u} + \rho_l \beta g (T - T_m) \vec{e}_z, \tag{2}$$

$$\rho_l c_{p,l} u \cdot (\nabla I) + \nabla \cdot (-\kappa_l \nabla I) = 0$$

$$(\vec{u} \cdot \nabla) c_i = \nabla \cdot (D_i \nabla c_i)$$

$$(4)$$

 $dM = J_c A_c dt - J_e A_s dt - c_i k_0 v A_{cr}$ (5) Đối với tinh thể sa phia rắn:

$$\rho_c c_{p,c} v \cdot (\nabla T) + \nabla \cdot (-k_c \nabla T) = Q_{rad}$$
(6)

$$\overline{\nabla} \cdot (-k_h \nabla T) = q_h,$$
(7)

Đối với các vật rắn khác:

$$\nabla \cdot (-k_s \nabla T) = 0, \tag{8}$$

trong đó các chỉ số l, c, s, h, g lần lượt biểu thị phần sa phia nóng chảy, tinh thể rắn, các khối rắn khác, điện trở gia nhiệt và dòng khí; \vec{u} là vecto vận tốc của sa phia nóng chảy; $_{\rho}$ là khối lượng riêng; $_{\mu}$ là độ nhớt động lực học; β là hệ số giãn nở nhiệt; g là gia tốc trọng trường; \vec{e}_z là vecto đơn vị theo phương z; T là nhiệt độ và T_m là nhiệt độ nóng chảy của sa phia; c_p là nhiệt dụng ở áp suất không đổi; c_i là nồng độ tạp chất; D_i là hệ số khuếch tán chất tan và chỉ số i là loại tạp chất; M là số chất tan trong dụng dịch; Jclà dòng tạp chất từ quá trình hòa tan nồi nung; A_c là diện tích tiếp xúc giữa nồi nung và sa phia nóng



chảy; J_e là dòng bay hơi của dòng tạp chất; A_s là diện tích của bề mặt nóng chảy tự do; k_0 là hệ số phân ly; v là tốc độ phát triển tinh thể; A_{cr} là diện tích phần tiếp xúc giữa phần rắn và nóng chảy của tinh thể; k_l và k_c lần lượt là độ dẫn nhiệt của sa phia nóng chảy và tinh thể; Q_{rad} là nguồn nhiệt từ nội bức xạ và q_h là nguồn nhiệt từ điền trở nhiệt. Phương trình (5) biểu thị sự bảo toàn khối lượng của các chất hòa tan trong lò CZ, tức là, sự thay đổi của các tạp chất trong quá trình nóng chảy phải bằng các tạp chất sinh ra trong quá trình phân hủy, trừ đi tạp chất rời khỏi sa phia nóng chảy do bay hơi ở bề mặt nóng chảy tự do và bằng cách phân tách tại bề mặt rắn-lỏng của tinh thể sa phia[17]. Trong nghiên cứu này, các phương trình truyền nội bức xạ được giải trực tiếp thông qua Phương pháp Discrete Ordinates [16].

Cơ chế vận chuyển tạp chất trong nghiên cứu này được minh họa trong Hình 2.



+ Hướng tạp chất từ nồi thông qua đối lưu và khuếch tán

Tạp chất tích tụ vao tinh thể sa phia rắn

Hình 2. Cơ chế vận chuyển tạp chất trong lò Czochralski.

Tạp chất trong tinh thể được tạo ra từ 2 nguồn chính:

• Nguồn từ nồi nấu kim loại, bao gồm phản ứng hóa học giữa oxit nhôm và thành nồi nấu kim loại vonfram:

$$W(s) + Al_2O_3(l) \to WO_3(l) + 2Al(l) \tag{9}$$

• Các phản ứng hóa học bao gồm sự phân hủy sa phia nóng chảy (10), phản ứng hóa học giữa than chì và oxy (11), và phản ứng hóa học cho sự hòa tan của CO trở lại sa phia nóng chảy (12):

$$Al_2O_3(l) \to 1.5O_2(g) + 2Al(g)$$
 (10)

$$\frac{1}{2}O_2(g) + \mathcal{C}(s) \to \mathcal{C}O(g) \tag{11}$$

$$CO(g) \to \frac{1}{2}O_2(l) + C(l) \tag{12}$$

Điều kiện biên cho trường nhiệt độ, vận tốc và tạp chất được thể hiện như sau:

Tại mặt dự do của sa phia lỏng:

$$-k_l \frac{\partial T_l}{\partial n} = \sigma \varepsilon_l \left(T_l^4 - T_{amb,l}^4 \right) \tag{13}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 0 \tag{14}$$

$$\mu_l \frac{\partial u_l}{\partial n} - \mu_g \frac{\partial u_g}{\partial n} = \frac{\partial \gamma}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial \tau}$$
(15)

JTE, Volume 19, Issue 1, 2024

TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT



Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Website: https://jte.edu.vn Email: jte@hcmute.edu.vn

 $J_e = D_g \frac{c_i p_A^*}{KT c_{Al_2 O_3} Z}$ (16)Tại bề mặt sa phia rắn: $q_{rad} - k_c \frac{\partial T_c}{\partial n} = \sigma \varepsilon_c \big(T_c^4 - T_{amb,c}^4 \big)$ (17)Tai bề mặt rắn-lỏng của tinh thể sa phia: $T = T_m = 2323K$ (18) $k_c \frac{\partial T_c}{\partial n} - k_l \frac{\partial T_l}{\partial n} + q_{rad} = \rho_s \Delta L v$ (19) $D_i \frac{\partial c_i}{\partial n} = -\nu(1-k_0)c_i$ (20)Tại đường trục của nồi nung $\nabla T \cdot \vec{n} = 0$ (21) $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ (22)Tai bề măt của các vật rắn khác: $-k_s \frac{\partial T_s}{\partial n} = \sigma \varepsilon_s (T_s^4 - T_{amb,s}^4)$ (23)Tai vách của nồi nung: $N_{WO_3} = \frac{1}{60} K_i \left(\frac{1}{M_W}\right) \left(\frac{1}{10^{-4}}\right)$ (24) $N_{Al} = 2\frac{1}{60}K_i\left(\frac{1}{M_W}\right)\left(\frac{1}{10^{-4}}\right)$ (25) $K_i = \frac{d\Delta P}{dt} = 9.5 \times 10^2 \times exp\left(\frac{-70,000}{RT}\right)$ (26) $\dot{m}_{CO} = \dot{m}_{C} + \dot{m}_{O} = \frac{1.75}{\frac{1}{r_{O}} + 0.75\beta} \left(\frac{q}{H_{e} - H_{w}}\right) \left[\frac{kg}{m^{2}s}\right]$ (27)

Tại vách ngoài của lò nung:

$$T = T_{out} = 300K \tag{28}$$

trong đó \vec{n} and $\vec{\tau}$ lần lượt là vecto đơn vị của phương pháp tuyến và phương tiếp tuyến; γ là sức căng bề mặt của sa phia nóng chảy, T_{amb} là nhiệt độ môi trường; ΔL là nhiệt ẩn của tinh thể sapphire; σ là hằng số Stefan-Boltzmann và q_{rad} là dòng nhiệt bức xạ; D_g là hệ số khuếch tán; p_A^* là áp suất riêng phần của chất tinh khiết; K là hằng số Boltzmann; Z là độ sâu cột khí (chiều cao sa phia nóng chảy không lấp đầy) trong nồi nung; N là dòng tạp chất; M_W là trọng lượng phân tử của vonfram; K_i là hằng số tốc độ phản ứng; ΔP là khối lượng vonfram mất đi; R là hằng số khí phổ biến; m_C là tốc độ suy giảm khối lượng của carbon; H_e là entanpi tại mép lớp biên, H_W là entanpy tại vách nồi nung; x_0 là tỷ lượng mol của oxy.

Trong bài báo này, các phương trình vi phân chính và điều kiện biên được giải bằng phần mềm phần tử hữu hạn COMSOL Multiphysics. Trong mô hình này, dạng lưới phi cấu trúc được sử dụng do đặc thù hình học phức tạp của hệ thống. Các vùng lưới gần vách nồi nấu, bề mặt rắn-lỏng của tinh thể và bề mặt lỏng tự do được tinh chỉnh cấn thận do các vùng này có nồng độ gradient tạp chất cao hơn, như được minh họa trong Hình 3. Để tiết kiệm thời gian tính toán và bộ nhớ máy tính, thông qua thao tác kiểm tra lưới, 116.878 phần tử lưới tam giác được sử dụng cho kết quả có độ chính xác hợp lý. Các đặc tính vật lý của vật liệu được sử dụng trong mô hình này được liệt kê trong Bảng 1.



TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Website: https://jte.edu.vn Email: jte@hcmute.edu.vn



Hình 3. Phân bố lưới tại khu vực nồi nung và tinh thể rắn.

3. Kết quả và bàn luận

Các trường nhiệt độ, vân tốc và nồng độ tạp chất trong tinh thể sa phia nóng chảy đã được nghiên cứu. Đường kính tinh thể là 210 mm và tổng khối lượng sa phia trong nồi nấu kim loại là 100kg. Tốc độ dòng khí Argon được cố định ở mức 4 lít/phút. Trong nghiên cứu này, chiều dài tinh thể được định nghĩa là chiều cao của tinh thể sa phia tại vị trí có đường kính không đổi, trong trường hợp này là 55 mm. Hình 4 thể hiện các biên dạng dòng chảy, trường vận tốc, trường nhiệt độ và đường đẳng nhiệt trong dòng sa phia nóng chảy. Do số Prandtl của sa phia nóng chảy có giá trị rất cao (Pr=12,67), các đường đẳng nhiệt bị ảnh hưởng đáng kể bởi chuyển động của dòng chảy. Hơn nữa, sự đối lưu do sức nổi của nước chiếm ưu thế do số Grashof tương đối cao ($1,3 \times 10^6$ - $4,1 \times 10^6$). Chính lực đối lưu nổi này tạo thành một dòng xoáy trong dòng sa phia, có hướng đi lên ở thành bên của nồi nung và hướng đi xuống tại đường tâm của nồi.



Hình 4. Đường dòng và trường vận tốc (bên trái); trường nhiệt độ và các đường đẳng nhiệt (bên phải) trong dòng sa phia.

Hình 5 cho thấy sự phân bố tungsten trioxide trong quá trình sa phia nóng chảy và hình 6 minh họa phân bố nồng độ WO_3 dọc theo bề mặt rắn-lỏng của tinh thể. Kết quả chỉ ra rằng sự phân bố nồng độ



WO₃ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi biên dạng của dòng chảy đối lưu. Điều này có thể được giải thích bởi số Schmidt, được định nghĩa là tỷ số giữa độ khuếch tán động lượng với độ khuếch tán khối lượng, có giá trị tương đối cao (Sc = 190). Tạp chất tungsten trioxide bắt nguồn từ sự hòa tan của nồi nung tungsten thông qua phản ứng hóa học (9), với hằng số tốc độ tương tác K_i như được mô tả bởi phương trình (26). Do đó, nồng độ WO₃ có giá trị cực đại tại vách bên của nồi nung, nơi mà có phân bố nhiệt độ cao nhất. Phương trình (26) cho ta thấy nồng độ WO₃ có giá trị tỷ lệ thuận với nhiệt độ phân bố. Điều đó được thể hiện rõ khi quan sát sự tương đồng trong phân bố nhiệt độ ở hình 4 và các đường đồng mức nồng độ trong dòng sa phia ở hình 5, đặc biệt là tại khu vực sát với vách nồi nung. Tungsten trioxide sau đó được mang theo bởi dòng chảy đối lưu để tập trung tại những khu vực có dòng chảy có trạng thái tương đối chậm. Sự bay hơi của các tạp chất ở bề mặt lỏng tự do và sự phân tách bề mặt rắn-lỏng của tinh thể tạo ra kết quả là nồng độ thấp ở những vùng này. Nồng độ WO₃ cũng được quan sát thấy có giá trị thấp ở khu vực đường tâm của nồi nấu. Do hiệu ứng nhớt, dòng chảy gần bề mặt rắn-lỏng của tinh thể rất chậm và độ dày lớp biên tăng dần từ điểm ba thể đến trục của tinh thể. Nồng độ tạp chất tăng từ điểm ba thể đến đường tâm dọc theo bề mặt rắn-lỏng của tinh thể.



Hình 5. Phân bố nồng độ WO₃, mol/m³,(bên trái) và các đường đồng mức nồng độ (bên phải) trong dòng sa phia.







TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Website: https://jte.edu.vn Email: jte@hcmute.edu.vn

Hình 7 cho thấy sự phân bố nồng độ các bon trong sa phia nóng chảy và hình 8 thể hiện phân bố nồng độ các bon dọc theo bề mặt rắn-lỏng của tinh thể. Có thể thấy rằng nồng độ C cao nhất là tại ở bề mặt tự do lỏng của sa phia nóng chảy khu vực gần vách của nồi nung. Độ lớn và sự phân bố của nồng độ C trong sa phia nóng chảy bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dòng đối lưu, tương tự như sự phân bố WO₃. Quá trình vận chuyển C trong sa phia nóng chảy được thúc đẩy bởi chuyển động của dòng chảy khuếch tán và đối lưu. Đối với dòng chảy với số Schmidt cao, lớp biên của tạp chất rất mỏng và sự phân bố tạp chất trong dòng sa phia được kiểm soát chủ yếu bởi chuyển động của dòng đối lưu hơn là sự khuếch tán. Nồng độ C dọc theo bề mặt rắn-lỏng của tinh thể giảm từ điểm ba thể đến đường tâm của tinh thể trong Hình 8. Nó có thể là do nguồn gốc của tạp chất đến từ việc chuyển động của dòng khí CO quay trở lại dòng sa phia nóng chảy tại bề mặt lỏng tự do.



Hình 7. Phân bố nồng độ C, mol/m³,(bên trái) và các đường đồng mức nồng độ (bên phải) trong dòng sa phia.



Hình 8. Phân bố nồng độ C, mol/m³, dọc theo bề mặt rắn-lỏng của tinh thể.



4. Kết luận

Một mô hình mô phỏng số đã được xây dựng để nhằm nghiên cứu trường nhiệt độ, trường vận tốc, và sự phân bố nồng độ tạp chất trong dòng sa phia nóng chảy trong quá trình tinh thể sa phia phát triển theo phương pháp Czochralski. Kết quả cho thấy rằng cường độ và sự phân bố nồng độ tạp chất trong dòng sa phia nóng chảy bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dòng chảy đối lưu cũng như sự phân bố nhiệt độ, do cả hai số Prandtl và Schmidt đều rất cao. Nồng độ WO₃ có giá trị cực đại tại vách bên của nồi nung, trong khi nồng độ C cao nhất là tại ở bề mặt tự do lỏng của sa phia nóng chảy khu vực gần vách của nồi nung. Ngoài ra, nồng độ WO₃ tăng từ điểm ba thể đến đường tâm dọc theo bề mặt rắn-lỏng của tinh thể. Ngược lại, nồng độ C tại bề mặt rắn-lỏng của tinh thể giảm từ điểm ba thể đến đường tâm của tinh thể.

Vật liệu	Đặc tính vật lý	Giá trị
Sa phia nóng chảy	Khối lượng riêng (kg/m ³)	3000
	Hệ số dẫn nhiệt (W/mK)	3.5
	Nhiệt dung riêng (J/kgK)	765
	Hệ số giãn nở nhiệt (K-1)	1.8×10^{-5}
	Độ nhớt động lực (Pas)	0.058
	Hệ số phân tách	0.01
Tinh thể	Khối lượng riêng (kg/m ³)	3960
Khí Ar	Nhiệt dung riêng (J/kgK)	521
	Hệ số dẫn nhiệt (W/mK)	$0.01 + 2.5 \times 10^{-5}T$
	Độ nhớt động lực (Pas)	$8.466 \times 10^{-6} + 5.365 \times 10^{-8} T - 8.682 \times 10^{-12} T^2$

Bảng 1. Các đặc tính vật lý của vật liệu được sử dụng trong mô phỏng

Lời cám ơn

Nghiên cứu này được hỗ trợ từ đề tài T2022-105 do trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUTE), Việt Nam là cơ quan chủ trì.

Xung đột lợi ích

Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích trong bài báo này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] M. S. Akselrod and F. J. Bruni, "Modern trends in crystal growth and new applications of sapphire," *Journal of Crystal Growth*, vol. 360, pp. 134-135, 2012.
- [2] F. J. Bruni, C. M. Liu, and J. S. Sundberg, "Will Czochralski Growth of Sapphire Once Again Prevail?" Acta. Phys. Pol. A, vol. 124, pp. 213-218, 2013.
- [3] O. M. Bunoiu, T. Duffar, and I. Nicoara, "Gas bubbles in shaped sapphire," Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials, vol. 56, pp. 123-145, 2010.
- [4] A. Borodin, T. A. Steriopolo, V. O. Tatarchenko, and T. N. Yalovets, "Control over gas bubble distribution in shaped sapphire crystals," *Cryst. Res. Technol.*, vol. 20, pp. 301-306, 1985.
- [5] D. V. Kostomarov, K. S. Bagdasarov, and E. V. Antonov, "Oxidation of Tungsten in the W-Al₂O₃ System at Temperatures from 2350 to 2500 K and Pressures from 1 to 10⁵ Pa," *Inorganic Materials*, vol. 47, pp. 152–155, 2011.
- [6] H. Li, E. A. Ghezal, A. Nehabi, G. A. Goget, A. Brenier, and K. Lebbou, "Bubble defects distribution in sapphire bulk crystal grown by Czochralski technique," Optical Materials, vol. 35, pp. 1071-1076, 2013.
- [7] N. Stoddard, M. Seitz, M. Seitz, and W. Mushock, "Surface defects in EFG sapphire single crystals," *Journal of Crystal Growth*, vol. 530, p. 125306, 2020.



- ISSN: 1859-1272
- [8] I. Nicoara, D. Vizman, and J. Friedrich, "On void engulfment in shaped sapphire crystals using 3D modeling," *Journal of Crystal Growth*, vol. 218, pp. 74-80, 2000.
- [9] O. Bunoiu, T. Duffar, F. Theodore, J. L. Santailler, and I. Nicoara, "Numerical simulation of the flow field and solute segregation in Edge-Defined Film-Fed Growth," *Cryst. Res. Technol.*, vol. 36, pp. 707-717, 2001.
- [10] O. M. Bunoiu, J. L. Santailler, T. Duffar, and I. Nicoara, "Fluid flow and solute segregation in EFG crystal growth process," *Journal of Crystal Growth*, vol. 275, pp. 799-805, 2005.
- [11] L. Carroz and T. Duffar, "Tuning the sapphire EFG process to the growth of Al2O3/YAG/ZrO2:Y eutectic," *Journal of Crystal Growth*, vol. 489, pp. 5-10, 2018.
- [12] A. V. Borodin, V. A. Borodin, "Numerical simulation of the distribution of individual gas bubbles in shaped sapphire crystals," *Journal of Crystal Growth*, vol. 478, pp. 180-186, 2017.
- [13] H. Fang, L. Zheng, H. Zhang, Y. Hong, and Q. Deng, "Reducing melt inclusion by submerged heater or baffle for optical crystal growth," *Cryst. Growth Des.*, vol. 8, pp. 1840-1848, 2008.
- [14] M. J. Hur, X. F. Han, H. G. Choi, and K. W. Yi, 'Crystal front shape control by use of an additional heater in a Czochralski sapphire single crystal growth system," *Journal of Crystal Growth*, vol. 747, pp. 24-30, 2017.
- [15] B. Gao, S. Nakako, and K. Kakimoto, "Global Simulation of Coupled Carbon and Oxygen Transport in a Unidirectional Solidification Furnace for Solar Cells," *Journal of The Electrochemical Society*, vol. 157, pp. H153-H159, 2010.
- [16] T. P. Nguyen, Y. T. Hsieh, J. C. Chen, C. Hu, and H. B. Nguyen, "Effect of crucible and crystal rotations on the convexity and the thermal stress in large size sapphire crystals during Czochralski growth," *Journal of Crystal Growth*, vol. 468, pp. 514-525, 2017.
- [17] Z. Liu and T. Carlberg, "A model for dopant concentration in Czochralski silicon melts," J. Electrochem. Soc., vol. 140, pp. 2052-2057, 1993.



Nguyen Tran Phu was born in Khanh Hoa, Vietnam in 1987. He received a B.S. in Engineering and Technology from Nong Lam University, Ho Chi Minh City (Vietnam), in 2009 and a Ph.D. degree in Mechanical Engineering from National Central University (Taiwan), in 2018. From 2020 to the present, he was a lecturer in the Department of Renewable Energy, Ho Chi Minh University of Technology and Education (HCMUTE). His research interests are Heat Transfer and Fluid Mechanics, Computational Fluid Dynamics, Injection Molding, and CAE software. He was section chairperson of many international conferences and received the Excellent Conference Paper Award in the 2023 ICSEVEN. ORCID: https://orcid.org/0009-0008-2256-8269